

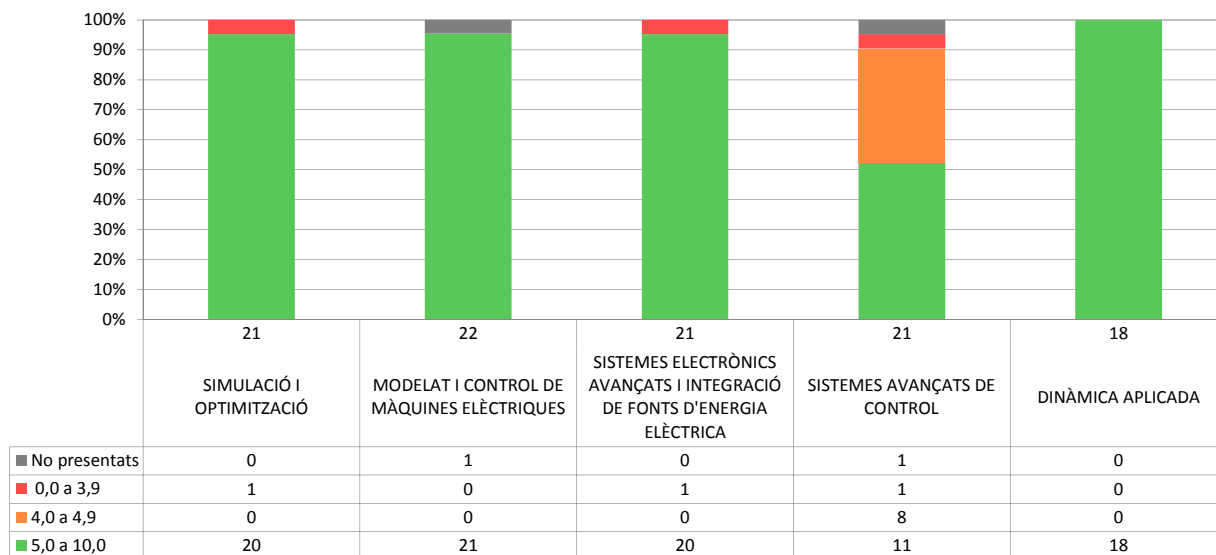
MUESAEI: Rendiments acadèmics curs 2017/2018 - Quadrimestre de tardor

CURS 17/18 - 1

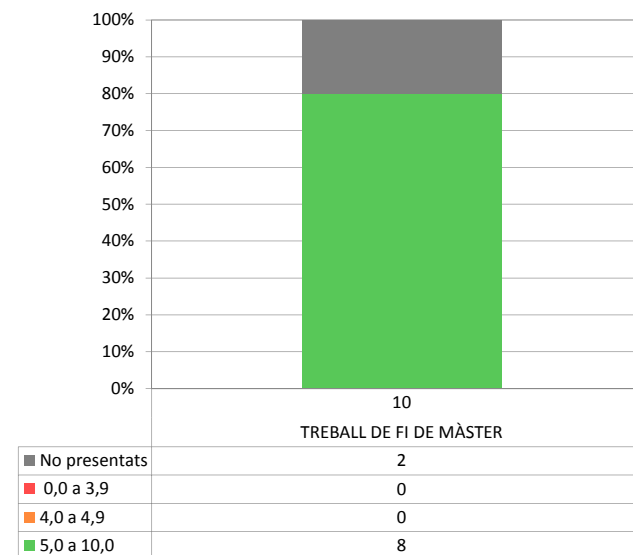
	Matriculats	MH	5,0 a 10,0	4,0 a 4,9	0,0 a 3,9	0,0 NP	A (%)	c (%)	S (%)	NP (%)	Nota mitjana
1											
SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL	21	0	11	8	1	1	52,4%	38,1%	4,8%	4,8%	4,8
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ	21	0	20	0	1	0	95,2%	0,0%	4,8%	0,0%	6,66
MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES	22	0	21	0	0	1	95,5%	0,0%	0,0%	4,5%	7,4
SISTEMES ELECTRÒNICS AVANÇATS I INTEGRACIÓ DE FONTS D'ENERGIA ELÈCTRICA	21	0	20	0	1	0	95,2%	0,0%	4,8%	0,0%	6,93
DINÀMICA APLICADA	18	0	18	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,21
3-TPAA											
TRACTAMENT, EMMAGATZEMATGE, VALIDACIÓ DE DADES I GESTIÓ AUTOMATITZADA DE LA PRODUCCIÓ	19	0	18	1	0	0	94,7%	5,3%	0,0%	0,0%	6,82
3-GOEE											
DIAGNOSI I EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA	5	0	5	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,04
OP											
AUTOMATITZACIÓ AVANÇADA PER FLUIDS	17	1	17	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,59
NANO&MICROTECNOLOGIA	6	0	6	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,23
SISTEMES ENCASTATS DE TEMPS REAL	4	0	4	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,05
MICROXARXES	1	0	1	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9
TALLERS TECNOLÒGICS	7	0	7	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8
TECNOLOGIA DE SENSORS FOTÒNICS I LÀSERS	1	0	1	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,5
TFM											
TREBALL DE FI DE MÀSTER	7	0	7	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8

MUESAEI: Rendiments assignatures obligatòries 2017/2018 - Quadrimestre de tardor

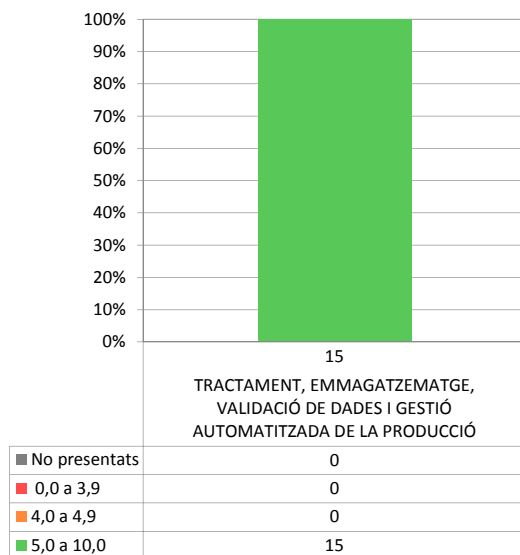
Q1: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES



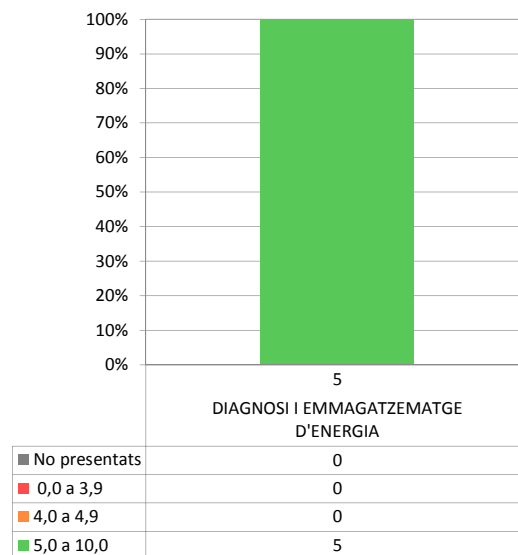
Q3: TFM



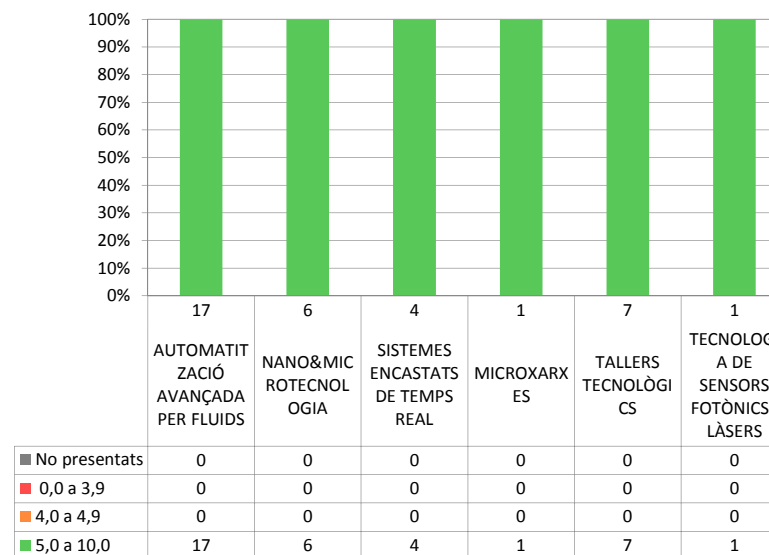
Q3: ESPECIALITAT TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ I AUTOMATITZACIÓ AVANÇADES



Q3: ESPECIALITAT GESTIÓ ÒPTIMA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

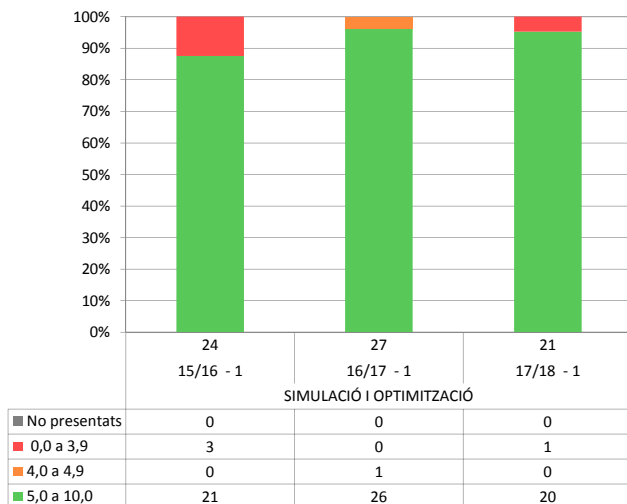


Q1 i Q3: ASSIGNATURES OPTATIVES COMUNES

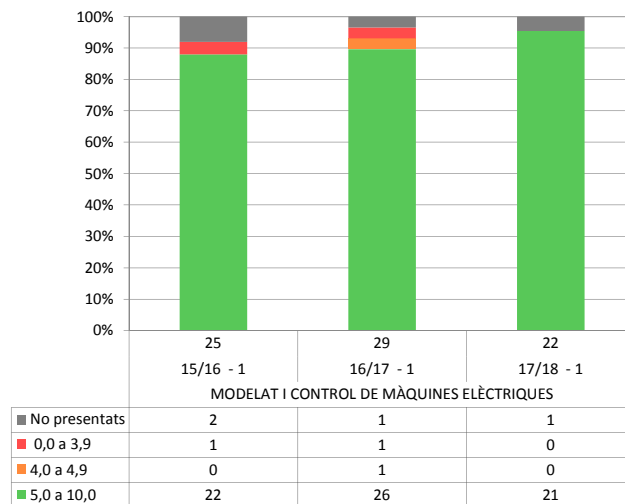


MUESAEI: Rendiments assignatures obligatòries - Històric Q1

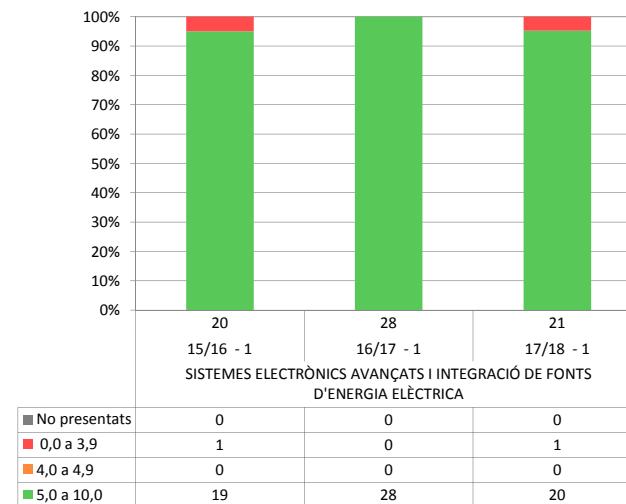
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ



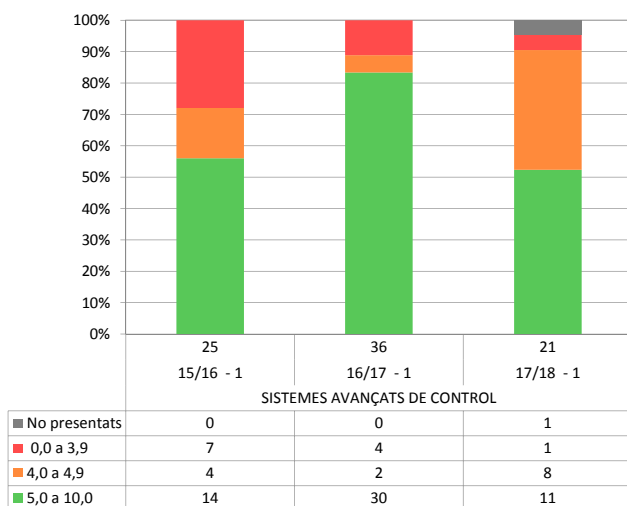
MODELAT I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES



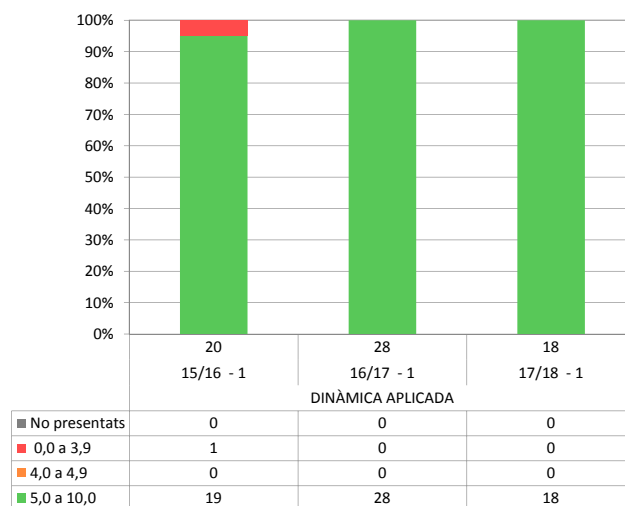
SISTEMES ELECTRÒNICS AVANÇATS I INTEGRACIÓ DE FONTS D'ENERGIA ELÈCTRICA



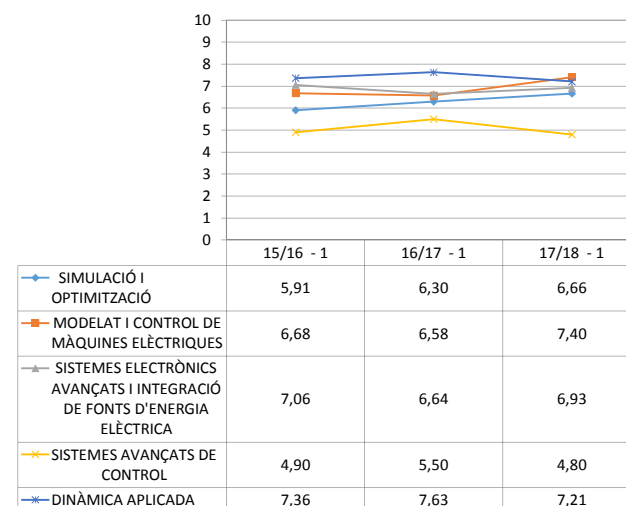
SISTEMES AVANÇATS DE CONTROL



DINÀMICA APLICADA



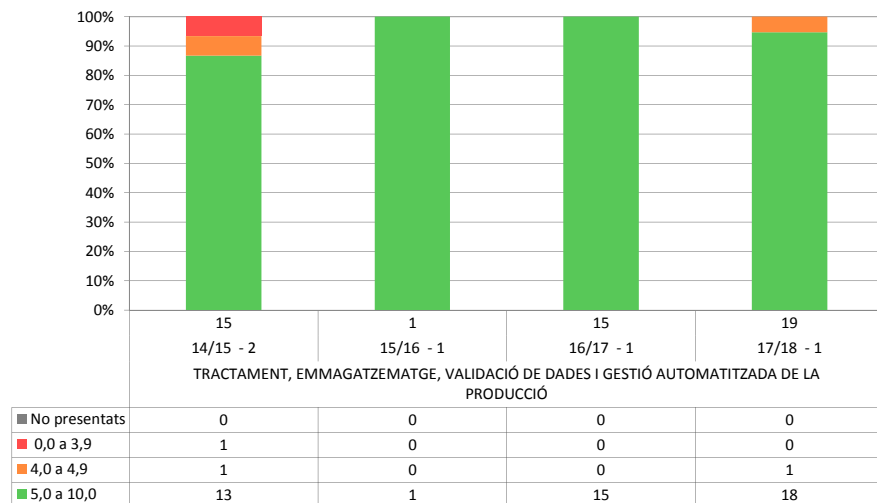
Notes mitjanes



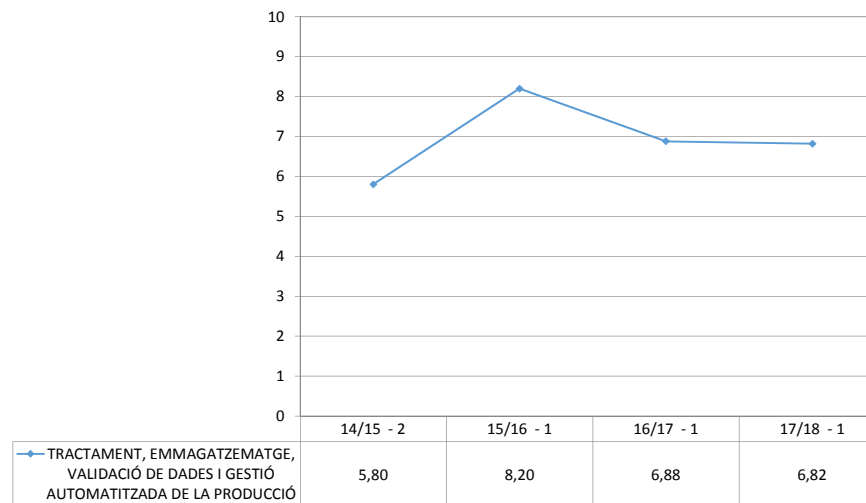
MUESAEI: Rendiments assignatures optatives d'especialitat - Històric Q3

ESPECIALITAT TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ I AUTOMATITZACIÓ AVANÇADES

TRACTAMENT, EMMAGATZEMATGE, VALIDACIÓ DE DADES I GESTIÓ AUTOMATITZADA DE LA PRODUCCIÓ

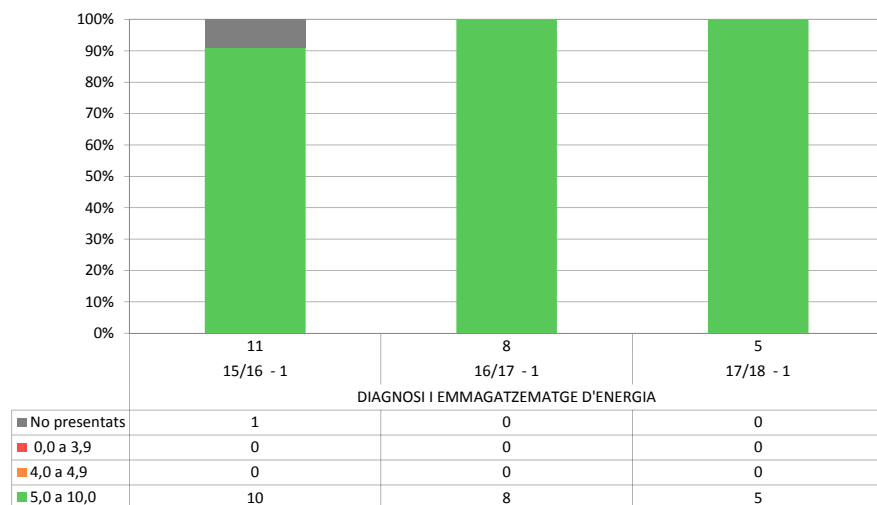


Notes mitjanes

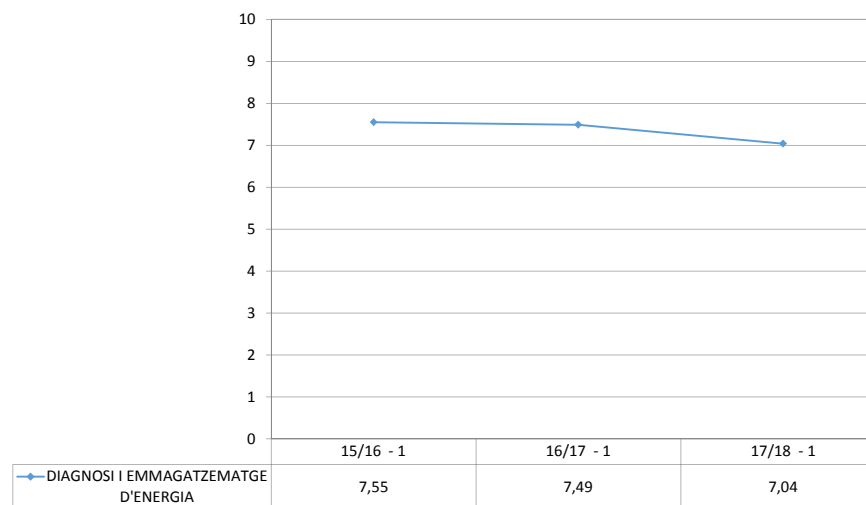


ESPECIALITAT GESTIÓ ÒPTIMA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

DIAGNOSI I EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA

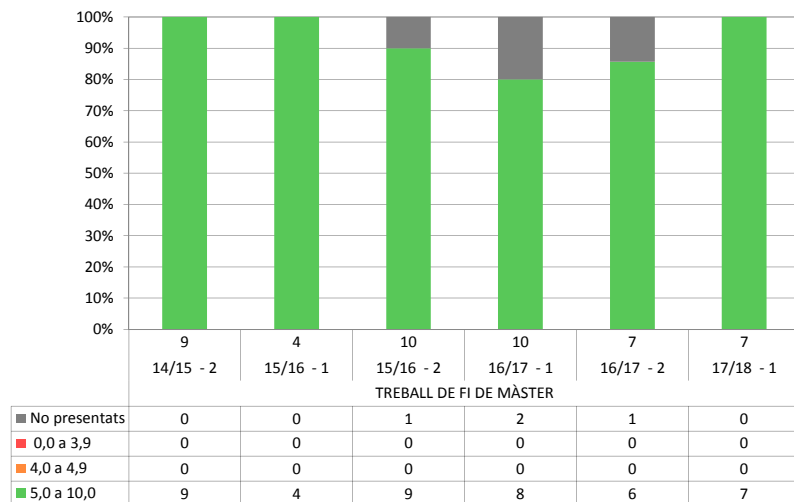


Notes mitjanes

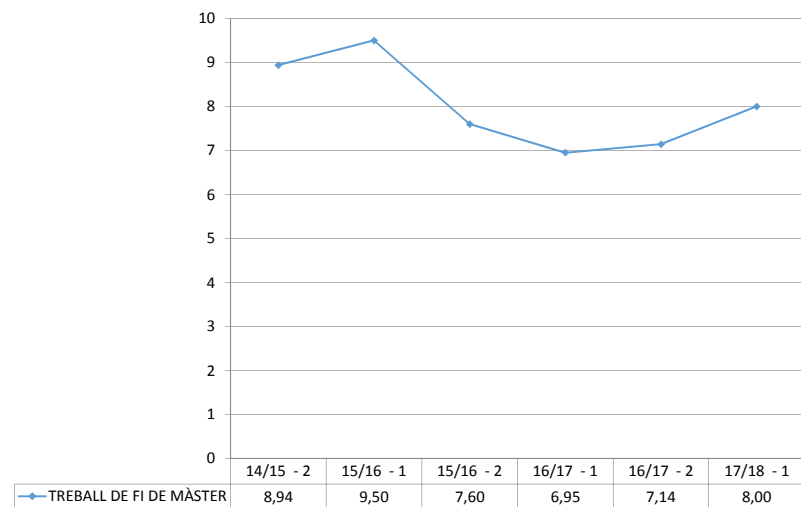


MUESAEI: Rendiments assignatures obligatòries - Històric Q3

TREBALL DE FI DE MÀSTER



Notes mitjanes



MUESAEI: Històric optatives - Quadrimestre de tardor

Q	OP		
	Matriculats	A (%)	Nota mitjana
AUTOMATITZACIÓ AVANÇADA PER FLUIDS			
15/16 - 1	21	95,2%	6,7
16/17 - 1	24	95,8%	7,1
17/18 - 1	17	100,0%	7,6
NANO&MICROTECNOLOGIA			
15/16 - 1	2	100,0%	8,0
16/17 - 1	1	100,0%	5,0
17/18 - 1	6	100,0%	8,2
SISTEMES ENCASTATS DE TEMPS REAL			
15/16 - 1	9	88,9%	6,8
16/17 - 1	8	100,0%	7,5
17/18 - 1	4	100,0%	7,1
MICROXARXES			
15/16 - 1	7	100,0%	7,7
17/18 - 1	1	100,0%	9,0
TALLERS TECNOLÒGICS			
15/16 - 1	8	100,0%	8,0
16/17 - 1	10	100,0%	8,3
17/18 - 1	7	100,0%	8,0
TECNOLOGIA DE SENSORS FOTÒNICS I LÀSERS			
16/17 - 1	4	100,0%	8,1
17/18 - 1	1	100,0%	8,5